中國、豫光 第12卷 第3期

光栅取样微微秒超高速照相

高福源 陈淑琴

(中国科学院上海光机所)

提要:我们提出的光栅取样法,成功地应用到超高速照相实验中。由于该方法 效率高和能够连续取样,可望把超高速照相技术推进到应用阶段,做成适用的微微秒 示波装置。

Picosecond ultrahigh speed photography using grating as sampler

Gao Fuyuan, Chen Shuqin

(Shanghai Institute of Optics and Fine Mechanics, Academia Sinica)

Abstract: The of grating sampling method have been successfully used in the ultrahigh speed photographic experiments. Since the method has the advantage of efficient and continuous samp ling, the ultrahigh speed photography is expected to have practical application as picosecond oscilloscope.

在非线性光学基础上建立起来的超高速 照相技术,在1971年^[1]就已开始研究。后来 又有人提出了阶梯板取样、多片反射镜取 样^[3]等多种方法。文献[3,4]中还提出了微 微秒示波器的构想,并做了实验。这些方法 都从取样方面对这种超高速照相法有了一些 推进,但是,这些方法都有一些严重的缺点, 实际上不能应用^[5]。文献[5]中也给出了一种 新的取样法:叠层玻璃堆取样法。此法有优 点,它的严重缺点是只能断续取样,真正用于 测量也遇到困难。本文在[5]中的基础上提出 了光栅取样法,经实验证明,是一种可连续取 样的有效方法。

-、 光 栅 取 样

如图1所示,一个光脉冲照到光栅上,经 光栅衍射(只考虑一级衍射)后,射出一个光 脉冲。这时,由光栅不同位置射出的光脉冲 在时间上有不同的延迟,如图1的出射光束 所示。取与光栅刻条垂直的射线 ox 作为坐 标轴,令由零点射出的光经光栅产生的光程 差为零,则由光栅上坐标为 x 的点射出的光, 经光栅产生的光程差(40)为:

$$\Delta l = \lambda N x \tag{1}$$

收稿日期: 1983年12月13日。



 Δl 单位为 μ m; λ 为波长,单位为 μ m; N为光 栅每毫米距离上刻线的条数; x是坐标,单位 为 mm。由(1)式可求出来自光栅不同位置 的光脉冲之间的时间延迟为

 $\Delta t = c \Delta l = c \lambda N x$ (2) 这里已假设来自O点的光的时间延迟为零。 公式(2)中, Δt 为延迟时间, 单位为 s; c 为光 速, 单位为 μ m/s。由(2)式可算出来自光 栅不同位置的光脉冲的时间延迟。这样, 由

一个光脉冲(入射到光栅上的光脉冲)就可取 样出有不同时间延迟的好多个同样的脉冲。 如果在 *AB* 位置加一个非常快的快门,那么, 在屏 *P* 上的光强分布恰是一个形状和入射 到光栅上的光脉冲完全一样的脉冲。对屏 *P* 上的光斑进行拍照,就得到了入射到光栅上 的光脉冲的像。这就是光栅取样超高速照相 的原理。

二、实验装置

实验装置如图2所示。用光栅取样,用 旋光色散型共线光克尔快门做光快门,用普 通照相机进行显示。

脉宽为 13 ps 的 1.06 μm 激光脉冲经 KDP倍频晶体,一部分转化为 0.53 μm 倍频 光,大部分透过 KDP 晶体。此两种波长的 光·一起射到反射镜 R1上。反射镜 R1、R2和 R₅ 对 1.06 µm 光全反射, 对 0.53 µm 光全 透过。 反射镜 Ra 对 0.53 µm 光全反, 对 1.06 µm 光透过,反射镜 R4 对 1.06 µm 光 全反。所以, 1.06 µm 光经反射镜 R1, 直角 棱镜 D 和反射镜 R2, 透过 R3, 经 R4 和 R5, 再穿过透镜 L1 进入光快门。0.53 µm 光透 过 R1 和 R2, 经 R3 全反射到光栅上。经光栅 取样后再穿过 R5 和 L1 进入光快门。由图 2 可知, 1.06 µm 和 0.53 µm 这两束光是共线 进入光快门的,在这种共线光克尔快门中是 一直共线传播的。L1的作用是使激光束会聚 到 CS。 盒上, 在 CS。 中达到足够的强度, 出现 明显的光克尔效应。调整 L1 和 CS2 的距离, 即调整激光在 CS。上的光强, 使之适合实验 要求。P1 是起偏器, P2 是检偏器, C 是旋光 片。CS2是光克尔快门的光克尔介质。 反射 镜 R₆ 对 1.06 µm 光全反射, 对 0.53 µm 光 诱讨, 它的作用是防止强的 1.06 µm 激光打 坏检偏器和相机,同时也防止作为开启脉冲 的1.06 µm 光干扰后面的照相显示。 L₂ 和 L3 是透镜, 它们和 L1 一起使光栅表面在相 机处成像。照相时,相机的镜头被拿掉,只用 相机的暗盒拍照。实验时1.06 µm 光作为 光克尔快门的开启光束, 0.53 µm 光作为信 号光束。用 0.53 µm 光照明光栅, 用 1.06 µm 光脉冲开启光克尔快门,给光栅照相。因为 照明光栅的 0.53 µm 光脉冲被光栅取样,因 此如前一节所述,此时拍得的光栅上光强分 布图形的形状恰和 0.53μm 光脉冲的强度 波形一样。 所以, 此时给光栅照相也就是给 0.53 µm 光脉冲照相。

1.06 μm 和 0.53 μm 光经起偏器 P₁ 被 起偏成线偏振光,偏振方向相同,经旋光片 G



后,由于旋光色散的作用,此二波长的光的偏振方向交成 45°角。这样,1.06 μ m 照射 CS₂ 介质时,由于光克尔效应产生的双折射性质,能使 0.53 μ m 光的偏振方向发生明显的变化⁶³。 P₂ 的偏振方向是这样调整的,当没有 1.06 μ m 光照射 CS₂ 介质时,0.53 μ m 光传播到 P₂处的时候,其偏振方向和 P₂的偏振方向互相垂直。这样,没有 1.06 μ m 照射 CS₂ 介质时,对 0.53 μ m 来说,光快门是关的,0.53 μ m 绿光通不过。调整直角棱镜 D 的位置,改变 1.06 μ m 的光程,使得这两种波长的光脉冲同时到达 CS₂ 盒。这时,由于光克尔效应,光快门就开了。此时用相机 拍照,按前节所述的原理,就能拍下 0.53 μ m 光脉冲的光强度波形。

三、实验结果

实验时要调整光栅和各反射镜,使两种 波长的光束共线,使它们在 OS₂ 盒上的光斑 重合。还要调好 D 的位置,使两种波长的光 同时到达 OS₂ 盒。这时,如果在反射镜 R₄处 把 1.06 μm 光遮掉,光快门是关的。此时相机 处如果放个屏,屏上看不见 0.53 μm 的绿光 光斑。反之,快门就开了,在屏上可看到一窄 条绿色光斑,其照片如图 3(a)所示。若还是 把 1.06 μm 光遮掉,但同时调 P₂ 的偏振方 向,使光快门不是关的,而是开一些,此时绿 光当然会通过光快门。但是,由于这种开门 是常开的,不起快门作用,所以在屏上看到的 是均匀的整个绿色光斑,与光脉冲强度波形 无关。这样的光斑照片如图 3(b)所示。

图 3(a)照片所示的横向光强分布,就是 绿光脉冲的强度波形。用横向扫描黑度作出 的光强分布曲线如图 4 所示。显然,若光快 门的开关时间无限短,此曲线描绘的波形就 是绿光脉冲的强度波形。我们的实验中,作 为开启光束的 1.06 µm 光脉冲宽度是 13 ps, 和被测的绿色信号光脉冲宽度相差不多,因



此开门时间不是无限窄的,所以图 4 的曲线 是开启脉冲和信号脉冲的卷积⁶³

$$S(t) = \int_{-\infty}^{\infty} I_1(t') I_2(t'-t) dt'$$
 (3)

其中 I₁(t') 和 I₂(t') 分别为开启脉冲和信号 脉冲的光强, S(t)是相关函数。由于所用的 基频和倍频光脉冲都可看成高斯型脉冲,可 算得相关函数的半宽度¹⁵³

$$\tau^* = \sqrt{b^2 + 1} \tau \tag{4}$$

其中, **τ**是1.06 µm 光脉冲的半宽度, b≈ 0.7⁵³ 是倍频与基频脉冲宽度之比。

四、测脉宽的有效方法

在相机处,如图 3(a) 所示的绿色光斑是 较强的,因此很容易显示。如果把二极管列 阵放在相机处,就可实时给出一条连续的相 关曲线,这就可以对超短脉冲宽度作实时测 量。

设光栅表面的法线和光克尔快门的轴线 交角为α,光栅面上长L的几何线段在光快 门轴线的垂线方向上的投影显然是

$$l = L\cos\alpha \tag{5}$$

线段 l 经透镜 L₁、L₂ 和 L₃ 在相机处成像, 若像长为 l',则

$$\frac{l'}{l} = p \tag{6}$$

其中 p 为透镜系统成像的放大倍率。

用 L 代替(1) 中的 x, 再把 A 代入(2)式 得

$$\Delta t = c\lambda N L \tag{7}$$

再用(5)、(6)两式,(7)式可写成

$$\Delta t = \frac{c\lambda Nl'}{p\cos\alpha} \tag{8}$$

此式中 σ、λ、N 都是已知常数。实验装置摆 定以后, p 和 α 也是常数,而且在实验中很容 易量得。(8)式表明,在相机照相底片上,两 个几何点间的横向距离和入射在该二点的 0.53 μm 信号光脉冲时间延迟成正比。因此, 量出图 4 所示的曲线的半宽度,求出此半宽 度在照相底片上对应的距离 lo,用 lo 代替(8) 式的 l' 就可算得相关函数 S(t)的半宽度

$$\tau^* = \frac{c\lambda N l_0}{p \cos \alpha} \tag{9}$$

由此式和(4)式可得

. 172 .

(上接第184页)

三、测量误差

虽然氧化镁涂料作为标准样品涂层存在 着绝对光谱反射率不稳定、牢固性差等缺点, 但由于它漫反射性能好,光谱反射率高,故仍 然是测光积分球内壁的一种较好涂料。而用 本方法进行绝对光谱散射率的测量则利用了 氧化镁等涂料的优点而克服了其缺点,整个 测量过程无需使用标准样品,可以随时消除 or 因时间、环境的变化引入的误差。

将(9)式微分可得散射率的测量误差 4D

$$\Delta D = \frac{1}{1 - f} \left[\frac{I_3 \Delta I_2 - I_2 \Delta I_3}{I_3^2} \right]$$

$$r = \frac{\tau^*}{\sqrt{b^2 + 1}} = \frac{c\lambda N l_0}{p \cos \alpha \sqrt{b^2 + 1}} \quad (10)$$

由此可算得 1.06 μ m 光脉冲的半宽度 τ 。据 图 4 的曲线算得的 1.06 μ m 光脉冲 半宽度 为 $\tau = 13$ ps,和用双光子荧光法测得的脉冲 宽度 12 ps 符合得很好。

五、讨 论

本文报导的实验表明,光栅取样法把非 线性光学法超高速照相技术推进到了应用阶 段,它是测微微秒光脉冲宽度的一种好方法。 如果使用的开启脉冲比被测信号脉冲窄得 多,由(3)式可知,图4所示的曲线就是信号 脉冲的强度波形。这时,此种超高速照相装 置(用二极管列阵实时显示)就是一台微微秒 示波器。

参考文献

- [1] M. A. Duguay, A. T. Mattick; Appl. Opt., 1971, 10, 2162.
- [2] M. R. Toppet al.; J. Appl. Phys., 1971, 42, 3415.
- [3] G. C. Vogel et al.; IEEE J.Quant. Electr., 1974, QE-10, 642.
- [4] M. A., Duguay, A. Savage; Opt. Commun., 1973, 9, 212.

[5] 高福源等; «中国激光», 1983, 10, No. 2, 93.

$$-f\left(\frac{I_1 \Delta I_2 - I_2 \Delta I_1}{I_1^2}\right) \right] \quad (10)$$

设 $f = \frac{1}{400}$,则 $\frac{1}{1-f} = \frac{400}{399}$ 。

将实验测量值经数据处理,所得到的 I_1 、 I_2 、 I_3 以及其测量误差 ΔI_1 、 ΔI_2 、 ΔI_3 代入(10) 式,便得到绝对光谱散射率的测量误差。从 (10)式可以看出:由于系数 $\frac{1}{1-f}$ ~1,而f \ll 1,故误差主要由式中的第一项决定。

参考文献

[1] F. Potrů et al.; Optica Acta, 1974, 21, No. 4, 293.
[2] H. E. Bonnott; Opt. Eng., 1978, 17, No.5, 480.